



सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी/Semi-Conductor Laboratory
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार/Government of India, Department of Space
सेक्टर-72, सा.अ.सि.नगर(मोहाली) -160071, चंडीगढ़ के समीप(पंजाब) भारत
Sector-72, S.A.S. Nagar (Mohali)-160071, Near Chandigarh (Punjab) India
दूरभाष/Phone: +91-172-2296166/6171, फैक्स/ Fax: +91-172-2237410.
ईमेल/Email: hps@scl.gov.in / kraj@scl.gov.in Website: www.scl.gov.in

निविदा सूचना संख्या. एससीएल/पीटी/212
30.09.2021
TENDER NOTICE No. SCL/PT/212

दिनांक / Dated:

निदेशक, एससीएल के लिए एवं उनकी ओर से प्रमुख क्रय एवं भण्डार, सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के लिए दो भागों में ऑन लाइन निम्न निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

For and on behalf of The Director, Head-Purchase & Stores, Semi-Conductor Laboratory (SCL) invites Online TWO Part Tender/s for the following:

क्र.सं Sr. No.	निविदा संख्या Tender Number	विवरण/ Description	यूओएम/UOM	संख्या/ Quantity
1.	एससीएल/क्रय यूनिट-2 एससी 202100007001 SCL/PurUnit-2/SC202100007001	पॉली सिलिकॉन ऐचिंग के लिए आईसीपी रिऐक्टिव आयन ऐच टूल की आपूर्ति, इन्स्टालेशन एवं कमीशनिंग हेतु Supply, Installation and Commissioning of ICP Reactive Ion Etch Tool for Poly Silicon Etching	संख्या / No.	01
निविदा प्रस्तुति शुरू करने की तिथि : Bid Submission Start Date :		30.09.2021 से / from 1430 बजे/hrs (IST)		
निविदा स्पष्टीकरण की नियत तिथि : Bid Clarification Due Date		12.10.2021 तक/at 14:30बजे/ hrs (IST)		
निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि : Bid Submission Due Date :		28-10-2021 तक/at 14:30बजे/ hrs (IST)		
निविदा खुलने की तिथि : Bid Opening Date :		28-10-2021 तक/at 15:00बजे/hrs (IST)		

नोट / Note:

निविदा दस्तावेज को ई-टेंडर पोर्टल <https://eproc.vssc.gov> / एससीएल की वेबसाइट www.scl.gov.in / इसरो की वेबसाइट www.isro.org / सीपीपी पोर्टल (<http://eprocure.gov.in>) से देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

Tender Documents can be accessed/downloaded from e-tender portal <https://eproc.vssc.gov> / SCL website (www.scl.gov.in) /ISRO website (www.isro.gov.in) / CPP Portal (<http://eprocure.gov.in>).

प्रमुख, क्रय एवं भंडार प्रभाग / Head, Purchase & Stores Division